

Расписание занятий в аудитории ВНИИА

ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 — 09:15	■ ЛЕК	Конструирование (часть 3) (10.02.2020 — 16.03.2020) 🐾 M18-621 🎓 Ушков А.В.
09:20 — 12:40	■ ЛАБ	Конструирование (часть 3) (10.02.2020 — 16.03.2020) 🐾 M18-621 🎓 Ушков А.В.
10:15 — 11:50	■ ПР	Материаловедение для высоковольтной электрофизической аппаратуры (10.02.2020 — 16.03.2020) 🐾 M18-612 🎓 Невский Р.Е.
11:55 — 13:30	✓ ПР Радиационная стойкость ядерно-физических приборов и узлов (10.02.2020 — 09.03.2020) 🐾 M18-612 🎓 Бутин В.И. ✓ ЛЕК Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (17.02.2020 — 13.04.2020) 🐾 M18-612 🎓 Христенко П.С.	
13:35 — 15:15	✓ ПР Применение системы автоматизированного проектирования на предприятии (САПР Creo Parametric) (10.02.2020 — 09.03.2020) 🐾 M18-612 🎓 Козырев Д.Б. ✓ ПР Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (17.02.2020 — 13.04.2020) 🐾 M18-612 🎓 Христенко П.С.	
13:35 — 17:50	■ ЛЕК Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (10.02.2020 — 24.02.2020) 🐾 M18-601, M18-621 🎓 Гребенев Е.В. ■ ПР Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции (02.03.2020 — 16.03.2020) 🐾 M18-601, M18-621 🎓 Гребенев Е.В.	

СРЕДА

09:20 — 10:05	■ ЛЕК	Конструирование (12.02.2020 — 27.05.2020) 🐾 M19-601, M19-681 🎓 Куропаткин А.Д.
10:15 — 11:50	■ ПР	Конструирование (12.02.2020 — 27.05.2020) 🐾 M19-601, M19-681 🎓 Ушков А.В., Куропаткин А.Д.
11:55 — 13:30	✓ ЛЕК Конструирование (12.02.2020 — 20.05.2020) 🐾 M19-601 🎓 Куропаткин А.Д. ✓ ПР Конструирование (19.02.2020 — 27.05.2020) 🐾 M19-601 🎓 Куропаткин А.Д., Ушков А.В.	
12:45 — 14:20	✓ ЛЕК	Основы информационной безопасности критических технологий (12.02.2020 — 06.05.2020) 🐾 M19-681 🎓 Новиков А.Б., Абрамова А.Ю.
14:30 — 16:05	✓ ЛАБ Компьютерные технологии (12.02.2020 — 20.05.2020) 🐾 M19-601, M19-681 🎓 Абрамова А.Ю., Новиков А.Б. ✓ ЛАБ Компьютерные технологии (19.02.2020 — 27.05.2020) 🐾 M19-601 🎓 Новиков А.Б.	

ПЯТНИЦА

09:20 — 10:05	■ ЛЕК	Элементная компонентная база электронной, электрофизической, электромеханической и ядерно-физической аппаратуры (07.02.2020 — 29.05.2020) 🐾 M19-601 🎓 Бенеш П.Б.
10:15 — 11:50	■ ПР	Элементная компонентная база электронной, электрофизической, электромеханической и ядерно-физической аппаратуры (07.02.2020 — 29.05.2020) 🐾 M19-601 🎓 Бенеш П.Б.
11:55 — 13:30	■ ЛЕК Элементная компонентная база электронной аппаратуры (07.02.2020 — 28.02.2020) 🐾 M19-681 🎓 Бенеш П.Б. ■ ПР Элементная компонентная база электронной аппаратуры (06.03.2020 — 01.05.2020) 🐾 M19-681 🎓 Бенеш П.Б.	